

Micro-Epsilon Produktový seminář



Téma – měření vzdálenosti, polohy, tloušťky, profilu a teploty

Seminář Micro-Epsilon je zaměřen na principy měření vzdálenosti, polohy, tloušťky, profilu a teploty.

Budete seznámeni se základními výhodami, omezeními a možnostmi použití jednotlivých měřících principů.

Na závěr semináře je připravena komentovaná prohlídka společnosti VÚTS, a.s.

Program

8:30 - 9:00	Prezence
9:05 - 9:15	Přivítání a představení společností Micro-Epsilon a VÚTS, a.s.
9:15 - 9:55	2D/3D laserové profilové skenery - scanCONTROL
10:00 - 10:35	Laserové triangulační snímače polohy a vzdálenosti - optoNCDT ILD
10:40 - 10:55	Přestávka
10:55 - 11:35	Konfokální chromatické snímače polohy a tloušťky - confocalDT
11:40 - 12:00	Lankové snímače vzdálenosti a polohy - wireSENSOR
12:05 - 12:50	Oběd
12:50 - 13:30	Ukázka měření firmy VÚTS, a.s.
13:35 - 14:15	Bezkontaktní měření teploty - thermoMETER / thermoIMAGER
14:20 - 14:35	Závěr, diskuze - prostor pro dotazy
14:35 - 15:15	Prohlídka firmy VÚTS, a.s.

Pro přihlášení vyplňte přihlášku po kliknutí [ZDE](#)

V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kdykoliv kontaktovat:

martin.tupy@micro-epsilon.cz

vaclav.zarybnicky@micro-epsilon.cz

Po odeslání Vaší přihlášky obdržíte potvrzení emailem.